This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

- 1 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
- Offenlegungsschrift ® DE 19734794 A 1
- (5) Int. Cl.6: H 01 L 23/50 H 01 L 23/495 H 01 L 21/60



DEUTSCHES **PATENTAMT** (2) Aktenzeichen: Anmeldetag:

197 34 794.0 11. 8.97

① Offenlegungstag:

16. 7.98

(3) Unionspriorität

P 2310/97

09. 01. 97 JP

(7) Anmelder. Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP

W Vertreter.

Tiedtke, Bühling, Kinne & Pertner, 80336 München

® Erfinder:

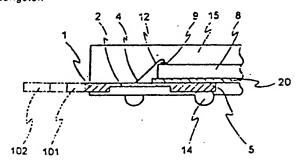
Takahashi, Yoshiharu, Tokio/Tokyo, JP

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

Verdrahtungsteil und Leiterrahmen mit dem Verdrahtungsteil

Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode elektrisch verbungen ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externan Schaltung ausgebildeten Elektrade elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) sind aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der Dicke des ersten Elektrodenabschnins (4) oder des zweiten Elektrodenabschnins (5) ausgoführt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch erreicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden (9) mit den Außenelektroden der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Hälhe der erforderlichen Dicke des Leiterrahmenmaterials ausgeführt wird.



Beschreihung

Die Erindung beinifft ein Verdrahtungsteil zur Verwendung bei einer Halbietervormehtung und einen Leiterrannen mit dem Verdrahtungsteil.

In letzter Zeit ist im Zusummenhang nut der nöheren Integration und der höheren Dichte von Halbleitervorrichtungen die Anzahl der Eingabe-/Ausgabeanschlüsse von Halbleiterelementen angestiegen und die Unteneilungsbreite der Anschlüsse enger geworden.

Die Größe und die Untereilungsbreite von Halbleiterelementelektroden, die an den Oberflächen von eine Halbleitervorrichtung bildenden Halbleitereiementen vorgesehen sind, unterscheiden sich von denen der Außenelektroden, die beispielsweise auf der außeren Oberfläche der Halbleitervorrichtung vorgesehen sind. Deshalb ist zur elektrischen Verbindung der Halbleitereiementelektroder, und der Au-Benelektroden der Halbleitervorrichtung ein Verdrahtungsteil erforderlich.

Als Verdrahtungsteil ist ein Leiterrahmen oder eine ge- 20 druckte Leiterplatte verwendet worden. Die Verdrahtung mit einem Leiterrahmen kann als eine Einschichtverdranlung zur Verbindung erster Elektrodenabschnitte, die mit den auf den Oberflachen der Halbleiterelemente vorgeschenen Halbleitereiementelektroden über Metalldrähte oder 25 dergleichen elektrisch verbunden sind, mit zweiten Elektrodenabschnitten definien werden, bei denen es sich um die Außenelektroden der Halblettervorrichtung handelt. Demgegenüber kann die Verdrahtung mit einer Leiterplatte als eine Mehrschichtverdrahtung zur elektrischen Verbindung 30 der ersten Elekwodenabschnitte, die mit den Halbleiterelementelektroden über Metalldrähte oder dergleichen elektrisch verbunden sind, mit den zweiten Elektrodenabschnitten, bei denen es sich um die Außenelektroden der Halbleitervorrichtung handelt, unter Verwendung von auf den 45 Oberflächen von zumindest zwei Schichten einer doppelseitigen Platte oder einer Mehrschichtplatte vorgeschunen leitenden Verdrahtungen und außerdein eines Durchgangslochs desinien werden, das die bei den unterschiedlichen Schichten ausgebildeten leitenden Verdrahtungen elektrisch 40 verbindet.

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, bei der eine heispielsweise in der japanischen Offenlegungsschrift 79 652/1982 offenbarten herkominliche Leiterplatte angewendet ist. In dieser Darstellung bezeichnet die 45 Bezugszahl 8 ein Halbleiterelenient. 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelenients ausgebildete Halbleitereleinentelektrode, 10 eine gedruckte Leiterplatte, an deren Oberfläche das Halbleiterelement 8 angebracht ist. 11 eine an der Oberfische der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildete lei- 50 tende Verdrahtung, 12 einen Metalldraht, 13 ein Durchgangsloch, 14 einen an der rückwärtigen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildeten Außenanschluß und 15 ein Vergußharz. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervornichtung, bei der das Halbletterelement 8 an der gedruck. 55 ten Leiterplatte 10 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen bzw. abgedichtet ist, ist die an der Oberfläche des Halbleiterelements 8 ausgebildete Halbleiterelementelektrode 9 über den Meialldrah: 12 mit einem Ende der an der oberen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 vorge- 60 schenen leitenden Verdrahtung 11 elektrisch verbunden, wobei das eine Ende in der Nahe des Halbleiterelements 8 angeordner ist. Das andere Ende der leitenden Verdrahtung 11 ist über das Durchgangsloch 13 mit dem an der ruckwartigen Oberfläche der gedruckten Letterplatte 10 ausgehildeten et Außenanschließ 14 verbunden.

Fig. 23 zeigt eine Schnittanstent einer Halbleiten omentung, bei der eine in der japanischen Offenlepungssennft

258 048/1988 offenbane antient herkonimiliene Letterplaite angewender ist. Bei der Darsiellung bezeichner die Bezugszahl 8 ein Halbleitereleiten. 9 eine un der Oberfliebe den Halbleitereleinenis ausgehildere Halbleitereleinentelestrode 5 und 16 eine gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte dar, an deren Oberfläche das Halblehereienien 8 angebrach: ist. Die Bezugszuh! 11 hezeichnei eine an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplane 16 ausgebildete ichende Verdrahtung, 17 eine in den inneren Schichten der gedruck-10 ten Mehrschicht-Leiterpiatte 16 zusgebildete interne Verdrahtung. 18 ein Blindloch zur eiekinschen Verbindung aller Schichten der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16. 14 einen an der ruckwämigen Oberfläche der gedruckten Mehrschieni-Leiterplatte 16 ausgebildeten externer, Anschluß, 19 ein Band (TAB-Band baw, TAB-Film) nin einen: Verdrahtungsmuster zur elektrischen Verhindung der Halbleiterelementelektrode 9 mit der an der Oberflächt der gedruckten Mehrschicht-Leiterplaue 16 ausgebildeten teitenden Verdrahtung 11 und 15 ein Vergußharz dar. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der das Halhleiterelement 8 an der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen ist. sind die Halbleiterelementeiektrode 9 und die an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgehildete leitende Verdrahtung II innemander mittels des TAB-Bands 19 elektrisch verbunden. Außerdem ist die lettende Verdrahtung 11 über das Blindloch 18 und der internen Verdrahtung 17 mit dem an der rückwartigen Oberstäche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten Außenanschluß 14 verhunden. Bei der in der japanischen Offenlegungsschrift 258 048/1988 offenbaren Halbleiter ornehtung kann ein Halbleiterelement init mehr Anschlussen als das in der Japanischen Offenlegungssehnft 79 652/1982 ofsenbane Halbleiterelement 8 angebrucht werden, da bei dieser das gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte 16 mit der internen Verdrahiung 17 und deni Blindloch 18 sowie das TAB-Band 19 angewand: wird.

Wenn als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Eiektroden an den Oberstächen der Halbleiterelemente mit den Außenelektroden der Halbleitervorrichtung eine Leiterplatte verwendet wird, wird eine Kupferfolie mit eines Dicke von 25 jun bis 75 jun bei den Verdrahtungsteilen verwendet, wodurch ermöglicht wird, eine Verdrahtungstnierteilungsbreite von 50 jun bis 150 jun auszubilden. Zusätzlich sind die Außenelektroden einer Halbleitervorrichtung mit einem großen Verdrahtungsabstand ausgrund der Ausbildung eines Lötanschlusses (eine Lötwölbung) oder dergleichen an der Oberstäche ausgebildet, die der Oberstäche gegenüberliegend angeordnet ist, an der die Halbleitervorrichtung verringen werden kann.

Fig. 24 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervornehtung, die einen herkommlichen Leiterrahmen anwendet. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbierterelement. 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiteretementelektrode, 20 an Befeste gungsplättehen, an den das Halbieitereleinent angebracht ist. 21 ein Besestigungsharz bzw. einen Kleber, der das Halbleiterelement an das Befestigungsplatichen 20 klebt, 4 einen ersten Elektrodenabschnitt des Leiterrahmens. 5 einen zweiten Elektrodenabschnit 5 des Leiterrahmens, 12 einen dunnen Metalidrahi zur elektrischen Verbindung der Halbleitereleinenteieitvoge 9 mit dem ersten Elekvodenabschnitt 4, 15 ein die Halbienereleniente abdiemendes Verguüharz. 22 eine externe Schaltung und 23 eine an der externen Schaltung ausgebildete Eickwooe, die an den zweiter Eizkwooenabschnitt 5 aufen Louinn 25 oder bergleichen gelotet

Fig. 25 zeigt ein Schnittansicht eines Leiterrahnens zur Beschreibung des Hersiellungsverfahrens des Leiterranmens durch einen herkommlichen Auworgang Bei dieser Darsiellung hezeichner die Bezugszahl 1 eine lebende Metallplatte (ein Leiterrahmenmaterial) mit einer Dieke von 125 bis 200 µm und 3 eine Atzmaske mit einem vorbestimmen Musier, wobei dasselhe Musier auf beiden Oberflüchen der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind Die Bezugszahl 2 bezeichnei einen Verdrahtungsabschniu des von beiden Oherflächen erzeugt wird, damit ein nicht von der Ätzmaske bedeckter Abschnitt durchdrungen wird. De der herkömmliche Leiterrahmen auf diese Weise hergestellt wird, wenn die leitende Metallplatte I mit einer Dicke von 125 µm bis 200 µm verwendet wird, mul der Ahstand zwi- 15 schen benachbarten Verdrahtungsabschnitten 2 etwa so groß. wie die Dicke der leitenden Metallplatte I sein. Außerdent lag zur Gewährleistung des Ätzvorgangs die minimale Unterreilungsbreite (pitch) des Leiterrahmens in einem Bereich von 210 µm bis 250 µm, was eiwa doppelt so groß wie die 20 Dicke der leitenden Metallplatte 1 ist.

Zur Verkleinerung der Unterteilungsbreite des herkömnilichen Leiterrahntens sind bei Definition des mit einer Halbleiterelemenielebwode durch Drahibongen verbungenen Abschnitts des Leiterrahmens als ein erster Elektrodenab- 25 schnitt und des an eine externe Schaltung gelöteten Abschnitts als ein zweiter Elektrodenabschnitt Verfahren zur Verringerung der Dicke des ersten Eiektrodenabschnitts durch Ätzen und darzuffolgendes Verkleinem des Verdrahtungsabstands in den japanisenen Offenlegungsschriften 30 45 967/1990 und 335 804/1995 offenban. Fig. 26 zeigt den Vorgang zur Herstellung des Leiterrahmens, die in der japanischen Offenlegungsschrift 335 804/1995 offenhan ist. Bei dieser Darsiellung sielli die Bezugszahl I ein leitende Metallplatte, bei der es sich um ein Leiterrahmenmaterial han- 35 delt. 3a und 3b Ätzmasken und 4 den ersten Elektrodenabschnitt 4 dar. Die an einer Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 ausgebildete Atzniaske 3b weist eine Offnung zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 auf, wobei die an der anderen Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 ausgebildete Atzmaske 3b eine Offnung zum Atzen der anderen Oberfläche aufweist, uns diese vollständig eben aus zubilden. Die Bezugszahl 23 stellt eine Aussparung, die, um diese eben auszubilden, durch die Atzmaske 3a geatzt wurde, und 24 eine Atzwiderstandsschieht dar. Zunsichst 45 werden die Atzniasken 3a und 3b an den Oherstächen der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet (Fig. 2612)), wobei der Atzvorgang an beiden Oberflächen gestanet wird und zeitweilig ausgesein wird, wenn die Tiele der Aussparung 23 zwei Drittel der Dicke der leitenden Metallplatte 1 erreicht 50 (Fig. 26(b)). Die Atzwiderstandsschicht 24 ist an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Aussparung 23 ausgebildet, wodurch verninder, wird, daß der Atzvorgang weiter voranschreiter (Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Offnung zur 55 Ausbildung des ersien Elektrodenabschmits 4 songeseizt. bis das Ätzen die Atzwiderstandsschicht 24 zur Ausbildung des ersten Elekwodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). Schließlich werden die Auzwidersundsschicht 24 und die Ätzmasken 3a und 3b entfemt, wodurch der Leiterrahmen 60 fertiggestellt wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeigt sine Schnittansicht des auf diese Weise ausgebildeten Leiterrahmens. Wenn die Dicke T der leitenden Metallplatte 1/150 um beträgt, wird die Dicke To des ersien Elektrodenabsennitts 4 des Leiters Schin, was eine Verkleinerung der Leiterenter- 64 teilungsbreite emtioglicht. Die Bezogszahl siellt einen zweiten Elektrodenabschnitt dar, bei dem es sich uni die Aubenelektrode der Halbleiten ornehlung handelt, und 20 ein Befestigungsplatichen, un dus ein Halbletteretement ungebrach: isi.

In den jupanischen Offenlegungsschmiter 216 524/1987 und 232305/1994 kind Verfahren zur Verangerung ner Dicke des Leiters durch Aushildung der Atzniesken 3 anwechselnd auf neiden Oherflachen der Jenenden Metallplatte 1, bei der es sich um Leiterrahmenmaterial handen und zur Verkleinerung der Leiteranterseilungsbreite durch Vorschen des Leiters auf beiden Seiten, wie in Fig. 28 ge-Leiterrahmens, der durch Atzen der leitenden Metallplatte 1 10 zeigt. Jedoen weist ein derunig dunner ausgefühner Leiter den Nachieil auf, daß, da geaizie Oberflachen abwechselne freiliegen, falls diese als Elektroop zur Vernindung minels Drahibonden inn dem Halblenereiemen verwender wird. sich das nahrforinge Bondemittel zwischen der geätzten rehen Oberfläche und dem Halbleiterelement ablöst.

Wie vorsiehend beschrieben kann bei Verwendung einer Mehrschichi-Leiterplaue als Verdrahungsieil eine großere Anzahl von Eingangs-/Ausgangsanschlüssen eines Halbieiterelements (Halbleiterelementelektroden) und einer kleiner Unterteilungsbreite hinsichtlich der Große verwirklicht werden. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blingloch, die in unterschiedlichen Schichten ausgebildete unterschiedliche Verdrahtungen verbinden, einen Bohrvorgang Folglich wir das Problem auf, daß die Kosien der Halbieitervorrichtung durch die Beschädigung des Bohrens, die Reinigung der gebohnen Operflüchen, den Schutz der Leiterplatte vor Senneideöl für das Bohren und vor Bohrspanen. und dergleichen erhöht werden

Demgegenüber ist hei der Verwendung eines Leiterrahmens als Verdraniungsieil eine Tuchnik vorgeschlegen worden, die die Lesserunieneilungsbreite verkleinen, jedoch ist für die Außenelektreden der Halbleitervormehtung keine Technik vorgeschlagen. Deshalb ist ein Verdrahtungsabstand, der derselbe oder größer wie der herkömmliche ist. zwischen den ersten Eicktrodenabschnitten mit kleiner Unteneilungsbreite und den zweiten Elektrodenahschnitten (Außenelektrocen; mit der großen Unterteitungsbreite erforderlich. Zusätzlich witt des Problem auf, daß eine große Unterteilungsbreite und ein großer Bereich zur Ausbildung eines Loranschlusses oder dergleichen erforderlich ist, weshalb es folglich unmöglich ist, eine verkleinerte Halbieitervomentung zu emalien.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, diese Probleme zu lösen und einen Aufbau zur Verkleinerung des Verdrahtungsabstands, die bisher nur durch Verwendung einer Mehrschich:-Leiterplatte verwirklich: wurde, durch Verwendung eines Leiterrahmens und Verdrahtungsteils zu verwirklichen, durch den der Leiterrahmen aufgebaut ist. Dabei soll ein Verdrahtungsteil, das eine größere Anzahl und eine kleinere Unterseitungsbreite der Stiffe der Eingangs-/Ausgangsanschlüsse eines Halbleiterelements erreichen sowie die Verkieinerung und Kosienverringerung der Halbleitervorrichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahmen nut einem derartigen Verdrahtungsteil geschaffen werden

Diese Aufgabe wird durch die in den heigelugien Pateniansprüchen damelegien Maßnahinen gelosi.

Erfindungsgeinaß wird ein Verarahlungsieil geschaften. das durch einer ersien Elektrodensbschnitt, der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleuerelements ausgehilderen Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der init einer zu einer exiemer Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabsennitt gekonnerichnet ist, der den ersten Elekuodenaosannin mit dem aweiten Elekuodenaosannin verbindet, wober der erste Elektrodenabschnitt, der zweite Elektrodenabschmitt und der Verdrahlungsanschnitt aus ein nem platienformigen ieitenden Korper ausgehildet sind und die Dicke des Vergraniungsabsennitu nient dicker als nahso dick wie der ersie Elektrodenahschnitt oder der zweite illektrodenabschnitt ausgeführt ist.

Der Verdrantungsahschnitt kann an einer Oherfläche des planenförmigen leitunden Korpurs vorgeschen sein

Außerdem können die Verdrahlungsabschnitte verstreut 5 an beiden Oberflächen des plattenfornifgen lettenden Körpers angeordnet sein.

Die Dicke des ersten Elektrodenahschnitts und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts konnen dieselbe wie die des planenförmigen leitenden Körpers sein.

Weiterhin kann die Dieke entweder des ersten Elektrodenahschnitts oder des zweiten Eiektrodenahschnitts dieselbe wie die des plattenformigen Korpers sein, wobei die Dicke des anderen nicht nicht als die Halne ner des plattenfönnigen leitenden Körpers betragen kann.

Darüberhinaus kann der erste Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt, deren Dicke nicht nicht als die Hülfte des plattenformigen leitenden Körpers beträgt. gepreß: werden, um deren Oberflächen eben auszuführen.

Erfindungsgemäß wird außerdem ein Verdrahtungsteil 20 geschaften, das durch einen ersten Elektrodenabschnitt, der nut einer an einer Oberstäche eines Halbleiterelenients ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer externen Schaltung ausgebilderen Elektrode elektrisch verbunden ist einen 25 Verdruhtungsabschnitt, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt verbindet, und einen Verbindungsabschnitt gekennzeichnet ist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts zur Verbindung des Verdrahlungsabschnitts ausgebildet ist, wobei der erste Elektroden- 30 abschnitt, der zweite Elektrodenabschnitt, der Verdrahtungsabschnitt und der Verhindungsabschnitt aus einem plattenformigen leitenden Körper ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersien Elektrodenubschnitts, des zweiien Elektrodenabschnitts und des Verdrahtungsabschnitts 15 nicht größer als die Hältie der Dicke des Verbindungsanschnitts ausgeführt ist.

Der Verbindungsabschnitt kann ein Abschnitt sein, bei dem der Verdrahlungsabschnill und entweder der erste Elekvodenahschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt, der 40 breiter als der Verdrahtungsabschnitt ist, sich gegenseitig überlappen.

Außerden können die Verbindungsabschnitte, die entweder den ersten Elektrodenabschnitt oder den zweiten Elektrodenabschnitt aufweisen und an benachbarten Verdrah. 45 tungsabschnitten ausgehildet sind, derart angeordnet werden, daß sie nicht nebeneinander ausgerichtet sind.

Der Verdrahtungsabschnitt kann aus dem plattenformigen leitenden Körper durch Atzen ausgebildet werden.

schnitts oder des zweiten Elektrodensbschnitts kann nicht dem Aizvorgang unterzogen worden sein.

Der Leiterrahmen gemäß der Erfindung ist mit einer Vielzah! von Verdrahtungsteilen versehen.

rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beiliegenou Zeichnung naher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemüß einem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 2 eine Draufsicht des Leiterrahmens gemäß den: er- 60 sten Ausführungsbeispiel.

Fig. 3 eine Schnittansicht des Leiterrahinens gemäß dem ersten Ausführungspeispiel.

Fig. 4 eine Schnittansicht des Leiten ahmiens gemaß dem ersten Ausfunrungspeispiel.

Fig. 5 eine Schnittansicht eines Leiters des Leiterrahmiens gemaß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 6 eine Schnittunsschi des Leiters des Leiterrahmens

gemüß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 7 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterralimens gemäß einem zweiten Ausführungsheispiel.

Fig. R eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem zweiten Ausführungsheispiel.

Fig. 9 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel.

Fig. 10 eine Schnittansschi des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem drinen Ausfuhrungsbeispiel.

Fig. 11 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem vienen Ausführungsbeispiel.

Fig. 12 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterranmens gemäß den: vierten Ausführungsbeispiel.

Fig. 13 eine Draufsicht eines Leiters eines Leiterranniens gemäß einem fünften Ausführungsheispiel.

Fig. 14 eine Schenansicht des Letters des Letterranniens gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 15 eine Draufsicht des Leiters des Leiterrahmens gemiß dem fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 16 eine seitliche Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß einem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 17 eine Ansicht eines Leiters des Leiterahmens gemiß dem sechsien Aussührungsbeispiel.

Fig. 18 eine Ansicht des Leiters des Leiterrahmens gemaß dem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 19 eine Draufsicht eines Letterrahmens gemäß einem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 20 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 21 eine perspekuvische Ansicht eines zweiten Elektrodenahschnitts des Leiterrahmens gemäß dem siebten Aussuhrungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 22 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervormehtung, bei der ein Halbleiterelement an einer herkömmlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 23 eine Schnittansicht einer anderen mit Harz vergossenen Halhleitervorrichtung, bei der ein Halhleiterelenient an einer herkommlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 24 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein herkommlicher Leiterrahnien angewender ist.

Fig. 25 eine Schnittansscht eines herkomnilichen Leiterrahmens.

Fig. 26 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbildung eines anderen herköttitnlichen Leiterrahmens darstellt. Fig. 27 eine Schnittansicht eines anderen herkommlichen Leiterrahmens und

Fig. 28 eine Schnittansicht die einen Vorgang zur Ausbil-Zumindest eine Oberfläche des ersten Elektrodenab- 50 dung eines anderen herkommiliehen Leiterrahmens darstellt.

Erstes Ausführungsbeispiel

Nachstehend ist ein Leiterrahmen gemäß dem ersten Aus-Die Erfindung wird nachsiehend anhand von Ausfün- 55 führungsbeispiel unier Bezug auf die Zeichnung beschne-

> Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht, die den Aufbau des Leiterrahmens gemuß dieser Erfindung darstellt, wobei Fig. 2 eine scheniztische Draufsicht des Leiterrahmens zeigt. Bei diesen Darsiellungen bezeichnet die Bezugszahl 1 eine leitende Meral:platte tein Leiterrahmenmaterial), 2 einen Verdruhtungsabschnitt des Leiterrahmens, 4 einen ersten Elektrodenabschnitt 4, der elektrisch, uber einen dünnen Metalldraht oder dergieschen init einer an der Oberfläche des Halblenereiements & ausgebildeten Elektrode 9 elektrisch verbunden ist 5 einen zweisen Biektrodenabsenniti 5, bei dem es sich un, eine imit einen externen Anschluß 14 elektrisch verbundene Außenelektrode der Halblettervormehlung han

delt, die aus einem Libranschluß hergestellt ist. 15 ein Vergußharz. 20 ein Befestigungsplätiehen, an das das Halhieiterelemen: 8 angebrucht ist. 101 eine Führungsstange und 102 einen Leiterrahmen.

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht, die den Herstellungsvorgang des Leiterrahmens gemäß dem Ausführungsbeispiel darstellt. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 3 Atzmasken, 7 die Dieke der leitenden Metallplatte 1. T? die von der Oberfläche (rückwanigen Oberfläche) der leiienden Metallplatte 1 geätzte Dicke, an der die Verdran- 10 ungsabschnitte 2 nicht ausgebildet sind. T2 die Dicke der Verdrahtungsahschnitte, die durch Atzen dunner ausgeführt werden. M1 ein Maskierungsmusier der Ätzmizske 3 zur Ausbildung der Verdrahlungsahschnitte 2 und M2 eine Offnung der Atzineske 3 zur Ausbildung des Abstands zwi- 15 schen den Verdrahlungsabschnillen 2. Das Bezugszeichen WI bezeichnes die Breise eines durch das Maskierungssnuster M1 ausgebildeten mittleren Abschnitts des Verdrahungsabschnitts 2 in der Richtung der Dicke, wobei lediglich aufgrund der geätzten Seiten die Dicke kleiner als das Mas- 20 kierungsmuster M) ist. Das Bezugszeichen W2 bezeichnes den Abstand zwischen den durch Ätzen ausgebildeten Verdrahtungsabschnitten 2. wobei der Abstand lediglich aufgrund der geatzten Seiten grober als die Offnung MI ist. Die Bezugzeichen A und B bezeichnen Ausgrenzstächen, die die 23 Musiergrenzflächen an den durch Atzen von der unieren Oberfläche des Verdrahtungsabschnitts 2. das heißt von den von der rückwänigen Oberstäche der leitenden Metallplaue I ausgebiideten Oberflächen sind. Der Leiterrahmen wird durch Ausbildung der Ätzmasken 3 mit einem vorbesumm. 30 ten Muster an beiden Oberflächen der leitenden Metallplane I erhalten, wobei das Atzen an beiden Oberflachen gleichzeitig gestartet wird, das Ätzen ausgesetzt wird, wenn die leitende Metallplatte 1 teilweise durchdrungen ist und die vorbestimmten Atzenden A und b erhalten werden, und schließlich die Ätzmasken 3 entfern: werden. Dabei wird die Auzuefe T1 von der rückwärtigen Oberfläche größer als die Hälfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1 und die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 kleiner als die Halfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1.

Gemäß Fig. 3 sind die Verdrahtungsabschnitte 2 lediglich an einer Seite der leitenden Metallplatte 1 vorgeschen, jedoch können wie in Fig. 4 gezeigt die Verdrahtungsabschnitte 2a und die Verdrahtungsabschnitte 2 jeweils abwechselnd auf der ersten und der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1 vorgeschen werden, wodurch weiter die Leiterunterteilungsbreite verringen wird. Gemäß dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 2a Verdrahtungsabschnitte für die erste Seite der leitenden Metallplatte 1. 2b Verdrahtungsabschnitte für die zweite Seite der leitenden 50 Metallplatte 1. M3 eine Offnung für die Ätzmasken 3 zur Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a oder zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2b. die an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind.

Fig. 5 und 6 zeigen Schnittansichten eines Leiters des Leiterahmens gemaß diesem Ausführungsbeispiel De beide Oberflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 mit den Ätzmasken 3 wahrend des Ätzvorgangs bedeckt sind, weisen sowohl der erste Elektrodenabschnitt 4 als auch der zweite Elektrodenapschnitt 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metalliplatte 1 act. Obwohl eine Seite des den ersten Elektrodenabschnitt 4 mit dem zweiten Elektrodenabschnitt 5 verbindenden Verdrantungsabschnitts 2 mit der Atzmaske 3 wahrend des Austertes gangs bedeckt ist, wird das Atzen von der anderen Seite durchgefuhn. Desnalb wird der Verdrantungsabschnitt 2 dünner als der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite

Elektrodenabschnitt 5 ausgeführt.

Fig. 5 zeigt den Fall, bei dem die Verbindungsoberflachen (Anschlusoperflachen) 4a und 5a des ersten Eiektrobenarsschnitts 4 und des zweiten Elektrobenabsschnitts 5 an denselben Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgehildet sind, webhingegen Fig. 6 den Fall zeigt, bei dem die Verbindungsoberflachen 4a und 4a an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 angeordnet sind. Da heide Seiten des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 nicht geätzte ebene Oberflächen der leitenden Metallplatte 1 sind, wird kein Probiem heim Benden verursacht. Deshalb können die Vernindungsoberflächen des eisten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenanschnitts 5 wie gewünsch ausgewant werden.

Bei dem Leiterrahmen gemaß diesem Ausführungsneispiel wird ein Ätzen von beiden Seiten der leitenden Metallplatte 1 durchgeführt, wodurch die Verdrahtungsabschmitte 2 nicht dieker als die Hälfte der Dieke der leitenden Metallplatte 1 ausgeführt werden. Folglich kann das Ätzen unter den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand W2 zischen den Verdrahtungsabschnitten 2 oder der Ahstand W3 zwischen den Verdrahtungsabschnitten 22 und 25 derselbe wie die Dieke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2, 22 und 25 ist. Folglich kann, selbst wenn die Leiterunteneilungsbreite doppelt so diek ausgeführt wird, wie die Dieke T2 nonnalerweise ist, diese kleiner als die Dieke T oer leitenden Metallplatte 1 sein.

Gemäß diesem Ausführungsheispiel können die zweiten Elektrodenabschnitte 5 an der innenseite der ersten Elektrodenabschnitte 4, das heißt an der Ruckseite des an dem Befestigungsplättehen 20 angebrachten Halbleiterelentenis 8 angeordnet werden. Folglich kann eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erhalten werden.

Außerden, kann der Vorgang unier den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand zwischen den Verdrahiungsabschnitten 2 etwa genauso groß ist wie die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2. indem die Dieke 72 der Verdrahtungsabschnitte 2 dunner ausgeführt wird. Deshalb kann die Leiterumerteilungsbreite verkurzt werden, wobei eine Feinverdrahtung möglich wird. Zusaizlich kann, wenn die Verdiehungsabschnitte 22 der ersten Seite der leitenden Meiallplatte 1 und die Verdrahtungsabschnitte 2h der zweiten Seite der leitenden Metaliplatte 1 ahwechselnd angeoridnei werden, der Absiend W3 zwischen benachbarten an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte I ausgebildeten Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b kleiner als de: Anstand W2 der Verdrahtungsabschnitte 2 ausgeführt werden. wobei solglich die Leiterunteneilungsbreite weiter verkleinen wurden kann. Außerdeni konnen die Verbindungsoberflüchen der ersten Elektrodenubschnitte 4 und der zweiten Elektrodenahschnitte 5 derwi wie gewonschi bestimmt werden, daß die Flexibilität der Anordnung der Halhleitereienientelektroden und der Außenelektroden der Halhleitervorrichtung erhaht wird.

Zweites Ausführungsbeispiel

Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel weisen die ersten Elektrodenabschnitte. 4. und die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte. 1. auf. Jedoch kann wie in Fig. 7. und 8 gezzigt der Abstand zweisen den zweiten. Elektrodenabschnitten 5. int derseiben Weise wie die Verdrehtungsabschnitte. 2 durch eine dunnere Ausführung der zweite Elektrodenabschnitte 5 mittels Ausen von einer Seite bei dem Aus omang verkleinert werden.

Geniaß Fig. 7 ist die Vereindungsoberflache Sa des zweiten Eiektronenabschnitti. 5 an der heite vorgesehen, die nicht geatzt wird Jedoch kann wie in Fig. 8 gezeigt, wehr es

erforderlich ist, die Verhindungsoberfläche 52 des zweiten Elektrodenabschnitts 5 an der gegizten Seite vorzusehen, die Verbindungsoherfläche durch Anwenden eines Pressens an dem zweiten Elektrodenahschnitt 5 eben ausgeführt werden. was herkömmlich ausgeführt wurde, um ein Leiterende eben auszuführen, ohne das ein Problem beim Bonden verursacht wird. Jedoch wird, falls der zweite Eicktrodenabschnitt 5 durch Pressen dünner ausgeführt wird, wenn der zweite Elektrodenabschnitt 5 eine Dicke T1, eine Leiterbreite W1 und eine Verringerungsgröße AT2 aufweist. AT2 gleich E 10 72. wobei die erhöhte Leiterbreite gleich v x (ΔΤ2/72) x (W!) wird, was anzeigt, daß der Leiterabstand lediglich aufgrund der erhöhlen Leiterbreite kleiner wird. Deshalb sollte der Preßvorgang, um den zweiten Elektrodenabschnitt S dünner auszuführen, nur soweit durchgeführt werden, um 15 die roh geätzte Oberflache eben auszuführen.

Genäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den zweiten Elektrodenahschnitten 5 kleiner ausgeführt werden, indem der zweite Elektrodenabschnitt 5 dünner ausgeführt wird. Folglich kann eine verkleinene 20 Halbleitervorrichtung erhalten werden.

Drittes Ausführungsbeispiel

Gemäß dem zweiter. Aussührungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dünner ausgesühn. Jedoch kunn der Abstand zwischen den ersten Elektrodenabschnitten 4 kleiner ausgesühn werden, inden die ersten Elektrodenanschnitte 4 wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch Atzen von einer Seite bei dem Ätzvorgang dünner ausgesühn werden.

Gemäß Fig. 9 ist die Verbindungsoberflache 4a des ersten Elektrodenabschnins 4 an der Seite vorgesehen, die ment geätzt wurde. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezeigt, wenn es erforderlich ist, die Verbindungsoberfläche 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der geätzen Seite vorzusehen, die Verbindungsoberfläche durch einen Preßvorgang in derselben Weise wie gemäß dem zweiten Ausführungsheispiel eben ausgeführt werden, ohne daß ein Problem beint Bonden verussacht wird.

Geniäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den Elektroden kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 dünner ausgeführt werden. Folglich kann gemiß diesem Ausführungsbeispiel dem Wunsch nach einer großen Anzahl von Süften (Anschlüssen, Elektroden) und einer kürzeren Unterneilungsbreite bei dem Halbleiterelenien entsprochen werden.

Vienes Ausführungsheispiel

Fig. 11 und 12 zeigen eine Draußicht und eine Seitenansicht eines Leiters des Leiterrahmen gemäß dem vienen Aussührungsbeispiel. Gemäß diesen Darsiellungen bezeichnen die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahtungsabschnitte. die durch Atzen von einer Seite bei Ausbildung des Leiter- 35 rahmens dunner ausgeführt worden sind. Dabei bezeichnet die Bezugszahl 2a einen an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsahschnitt und 2b einen an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitt. Die Bezugszahl 4 be- 60 zeichnet einen ersten Elektrodenabschnitt und Seinen zweiten Elekwodenabschnitt, wobei beide dünner ausgeführt sind. Die Bezugszahl 6 bezeichner einen Verbindungszoschnitt zwischen dem Verdrahtungsubschnitt 2s an der ersten Seite und dem Verdrantungsabschnitt 2b an der zweiten. 65 Seite, der bei Aushildung des Leuerrahmens nicht geatzt wird, da beide Seiten mit Atzmatken bedeckt sind

Gemaß diesem Aussuhrungsbeispiel werden die An-

schnitte außer dem Verbindungsabschnitt 6 des Leiters durch Atzen von einer Seite dunner ausgeführt, was, eine Feinverdrahtung erniöglicht. Wie in Fig. 12 gezeigt erniöglicht die Verwendung des Verhindungsabschnitts 6 ein Anordnen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des Verdrahtungsabschnitts 22 an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 sowie ein Anordnen des zweiten Elektrodenabschnitts 5 und des Verdrahtungsabschnitts 25 an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1, wodurch eine dreidintensional verteilte Anordnung erreicht wird. Folglich kann eine Verdrahtung inn einer höheren Dichte verwirklicht und eine verkleinene Hableitervormehtung erreicht werden.

Funites Ausführungsbeispiel

Gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel sind der erste Elektrodenabschnitt 4. der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2h in einer Geraden angeordnet Jedoch können wie in Fig. 13 bis 15 gezeigt die ersten Elektrodenabschnitt 4 und die zweiten Elektrodenabschnitt 5 an jeder beliebigen Position durch Anordnen der die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiten Elektrodenabschnitte 5 verbindenden Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b derart, daß sich die Richtung der Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b in der Mitte um einen rechten Winkel andert. Folglich kann die Plexibilität der Anordnung der Halbleitervornichtung erhöht; werden, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervornichtung erhöht; werden der Ausgebaten der Verkleinerung der Halbleitervornichtung erhöht; werden der Verkleinerung der Halbleitervornichtung erhöht.

Fig. 13 und 14 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2n und 2b nicht geradlinig verlaufen. Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn es erforderlich ist, die Verdrahtungsabschnitte 2n und 2b mit einem rechten Winkel anzuordnen.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel können der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 der zweite Elektrodenabschnitt 5 der in jeder heliebigen Lage angeordnet werden, daß die Flexibilität der Anordnung der Halbleitervorrichtung erhöht wird, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorrichtung ernöglicht.

Sechsies Ausführungsbeispiel

Fig. 16 zeigt eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß dem sechsten Ausführungsheispiel, wobei Fig. 17 und 18 eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des in Fig. 16 gezeigten Leiterrahmens darstellen Da die Bezugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelemente wie die gemaß Fig. 1 bezeichnen, entfällt deren Beschreibung.

Wenn der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 wie in Fig. 10 gezeigt nahe aneinander liegen, kann zur Verdrahtung ein wie in Fig. 17 und 18 gezeigter U-formiger Leiter verwendet werden, wodurch eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erhalten wird.

Siebies Aussuhrungsbeispiel

Fig. 19 zeigt eine Drautsicht eines Leiterrahmens gemaß dem siebten Ausführungsbeispiel, wobei Fig. 20 eine entlang der Linie C-C genomment Schnittensicht und Fig. 20 eine perspektivische Ansicht des zweiten Elektrodenabschnitts 5 zeigen. Die Verdrahtungsanschnitte 2 sind an der zweiten Seite des Leiterrahmenmatenals und die zweiten

Elektrodenahschnitte 5 an dessen erster Neite ausgehildet. Bei dem Abschnitt, an dem ein Vererahtungsabschnitt 2 und ein zweiter Elektrodenahschnitt 5 sich überlappen, ist an der ersten Neite durch Ätzen ein Kreis gemusten, der die Fonn des zweiten Elektrodenanschnitts 5 ist, wohingegen der Verdrahtungsabschnitt hzw. das Verdrahtungsnusser an der zweiten Seite durch Ätzen ausgebildet ist. Hinsichtlich der anderen Punkte ist der Aufbau gentäß diesem Ausführungsbeispiel wie gentäß dem vienen Ausführungsbeispiel, wobei gemäß diesem Ausführungsbeispiel ist. 10 bei dem der zweite Elektrodenabschnitt 5 an dem in Fig. 11 gezeigten Verbindungsabschnitt 6 ausgebildet ist.

Geniäß diesem Ausführungsbeispiel sind die Verdrantungsabschnitte 2 und die zweiten Elektrodenabschnitte 5, die breiter als die Verdrahtungsabschnitte 2 sind, an voneinander unterschiedlichen Seiten ausgebildet, wobei zumindest ein Verdrantungsabschnitte 2 zwischen benachbanen zweiten Elektrodenabschnitten 5 ausgebildet ist, danut die breiten zweiten Elektrodenabschnitte 5 nicht nebeneinander in einer Reihe ausgebildet sind. Folglich besteht keine Notwendigkeit, den Abstand zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 zur Ausbildung der zweiten Elektrodenabschnitte 5 zu verbreitern, was eine Verdrahtung mit einer höheren Dichte und eine verkleinene Halbleitervorrichtung erreicht.

Achies Ausführungsbeispiel

Geinäß dem siebten Ausführungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2 30 überlappt. Jedoch können die Halbleiterelementelektroden eine kleiner Unterteilungsbreite aufweisen, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die Verdrahtungsabschnitte 2 an unterschiedlichen Seiten ausgebildet werden und ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbarten ersten Elektrodrahtungsabschnitte 4 derart angeordnet wird, daß die ersten Elektrodenabschnitte 4 nicht in einer Linie seitlich angeordnet sind.

Wie vorsichend beschrieben kann gemäß den Ausführungsbeispielen eine Feinverdrahtung erreicht werden, indem die Dieke des Leiters als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiter ernentelektroden mit den Außenelektroden der Halbleiten ornehtung nicht dieker als die Hälfte der erforderlichen Dieke des Leiternahtenmaterials ausgeführt wird. Außerden kunn durch Verwendung eines Leiternahntens, der die an beiden Seiten des Leiternahmenmaterials angeordneten Verdrahtungs- und Elektrodenabschnitte aufweist, ein Halbleiterelement mit einer größeren Anzahl von Stiften und einer kleineren Unteneilungsbreite erreicht werden Zusätzlich kann durch Anordnung so der Außenelektroden an der rückwänigen Seite der Halbleiterelemente eine kleiner Halbleitervorrichtung init niedrigeren Kosten erreicht werden.

Wie der vorsiehend Beschreibung zu entschnien ist, wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt 53, 4, der mit einer an einer Oberfläche eines Habbleiterelements 8 ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt 5, der imt einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt 2 peschaffen, der 60 den erste Elektrodenabschnitt 4 mit dem zweiten Elektrodenabschnitt 5. Der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und der Verdrahtungsabschnitt 2 sind aus einem plattenlichtungen leitenden Kopper I ausgebildet, wobei die Dieke des Verdrahtungsabschnitts 2 nicht großer 63 als die Halfte der Dieke des einem Elektrodenabschnitts 4 oder des zweiten Elektrodenabschnitts 4 oder des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ausgefund ist. Eine Feinverdrahtung kann daburen erreicht werden, indem der

Leiter als Verdrahungsteit zur etekinseher Vernindung der Halbleitereleinentelektroder. 9 mit den Auftenetektrosien der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Halbleitervorrichtung nicht größer als die Halble der ertorderlichen Dieke des Leiterrahmenmaterials ausgeführt wird.

Palenianspruche

1. Verdrahungsieil, gekennzeichnet durch einen ersten Elektrodenübsennitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektroden (9), elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenbschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet.

wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist.

2. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, ilaß der Verdrahtungsabschnitt (2) an einer Oberstäche des plauenförmigen leitenden Korpers (1) vorgesehen ist.

3. Verdrahtungsteil nach Ansprüch 1. dadurch gekennzeichnet, daß die Verdrahtungsanschnitte (2) verstreut an beiden Oberflächen des plattenförmigen leitenden Körpers (1) angeordnet sind.

4. Verdrahtungsteil nach einem der Anspruche 1. dedurch gekennzeichnet, daß die Dicke des ersten Eicktrodenabschnitts (4) und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plattenförmigen leitenden Körpers (1) sind.

5. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis E. dadurch gekennzeichnet, daß die Dieke entweder des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plattenformigen Körpers (1) ist, wobei die Dieke des anderen nicht mehr als die Hälfte der des plattenformigen korpers (1) beträgt.

6. Verdrahtungsteil nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet, daß der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5), deren Dicke nicht mehr als die Hälfte des plattenformigen leitenden Korpers (1) beträgt, gepreßt wird, um deren Oberflächen eben auszuführen.

7. Verdrahtungsieil, gekennzeichnei durch einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleitereleitients (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5), verbindet und einen Verbindungsabschnitt (6), der bei einem Tei, des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgebildet ist.

wobei der erste Elektrodenahschnitt (4), der zweite Elektrodenahschnitt (5), der Verdrahtungsahschnitt (2) und der Verbindungsahschnitt (6) aus einem platientermigen leitenden Korper (1) aufgebilder sind und ietweils die Diehe des ersten Elektrodenanschnitts (3), des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht geofier als die Haifte der

Dicke des Vernindungsahschnitts (6) ausgeführt ist. 8. Verdrahlungsteil nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, duß der Verbindungsahschnin (6) ein Abschnitt ist, hei dem der Verdrahtungsahschnitt (2) und entweder der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der 5 zweise Elektrodenabschnitt (5), der breiter als der Verdrahtungsabschnitt (2) ist, sich gegenseitig überlappen. 9. Verdrahiungsieil nach Anspruch 8. dadurch gekennzeichnel daß die Verbindungsabschnitte (6), die entweder den ersien Elektrodenabschnitt (4) oder den zwei- 10 ten Elektrodenabschnitt (5) aufweisen und an benachbarten Verdrahtungsabschnitten (2) ausgebildet sind. deran angeorenei sind, daß sie nicht nebeneinander ausgerichie: sind. 10. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche von 1 :5 bis 9. dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) aus dem plattenformigen leitenden Körper (1) durch Aizen ausgebiiderist. 11. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 10. dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine Ober- 20 fläche des ersien Elektrodenabschnitts (4) eder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) nicht dem Atzvorgang unierzogen worden ist 12. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verdrahungsteilen, wobei das Ver- 25 drahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnin (4), der nut einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelenients (8) ausgebilderen Elektrode (9) elektrisch verbunden ist einen zweiten Elektrodenabschnit (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode 30 elektrisch verbunden ist und einen Verdrahtungsabschnitt (2) aufweist, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet. wobei der erste Elektrodenabschnin (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt 35 (2) aus einem plattenformigen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist. 13. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verdrahtungsteilen, wobei das Verdrahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleitereleinents (8) ausgebilderen Elektrode (9) elektrisch verbunden 45 ist einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenahschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen 50 Verbindungsahschnitt (6) aufweist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgehildet ist. wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), de: Verdrahtungsabschnitt (2) 55 und der Verhindungsabschnitt (6) aus einem plattenformigen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4). des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht proßer als die Halfie der 60 Dicke des Verhindungsabschnitts (6) ausgeführt ist.

Hierze 12 Seitein) Zeichnungen

FIG. 1

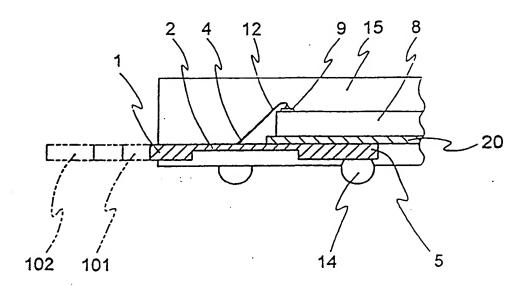
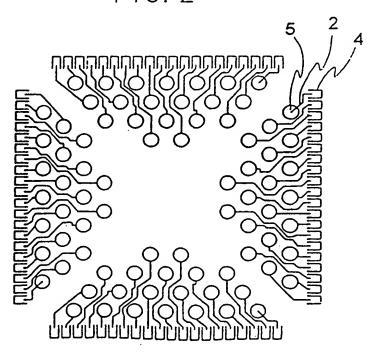
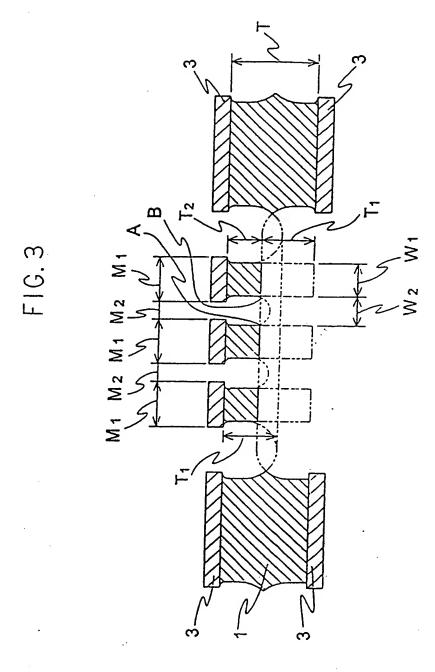


FIG. 2





802 029/419

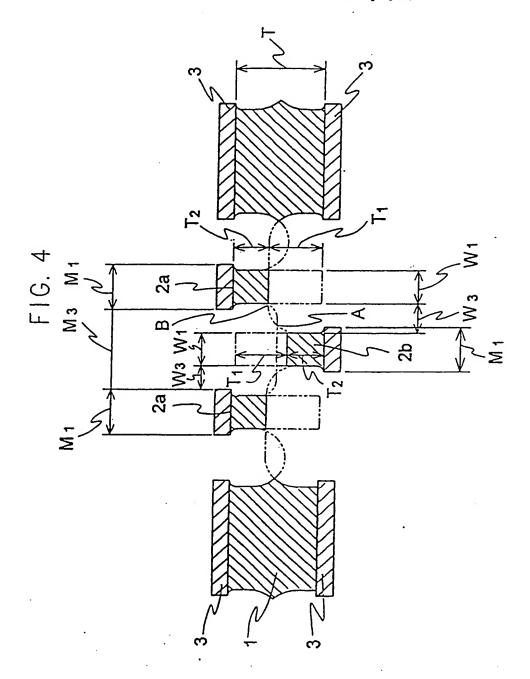


FIG. 5

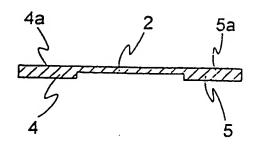


FIG. 6

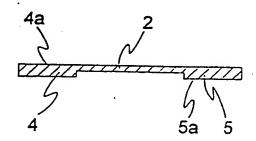


FIG. 7

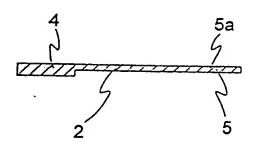


FIG. 8

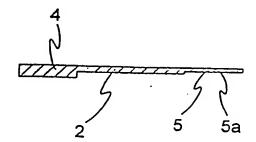


FIG. 9

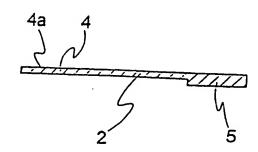


FIG.10

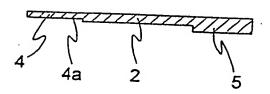


FIG. 11

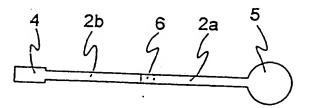
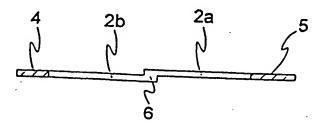


FIG. 12





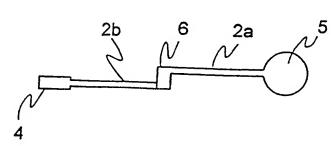


FIG. 14

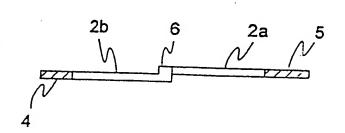


FIG. 15

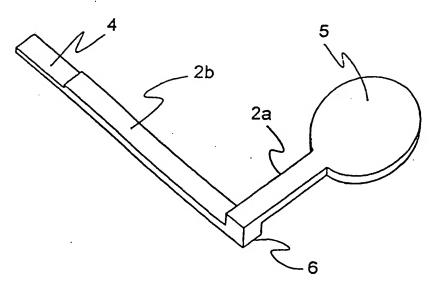


FIG. 16

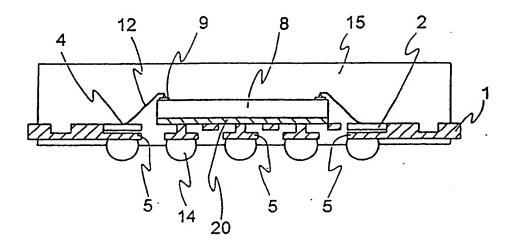


FIG. 17

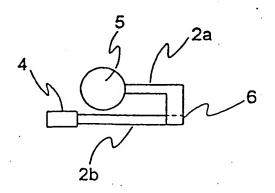


FIG. 18

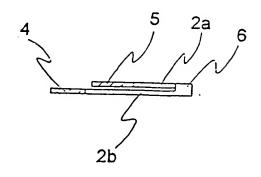
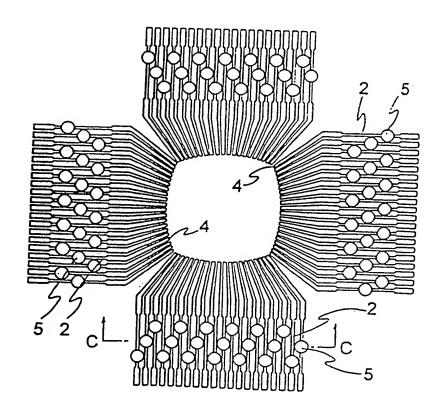


FIG. 19



DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

FIG. 20

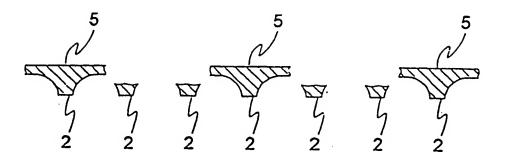


FIG. 21

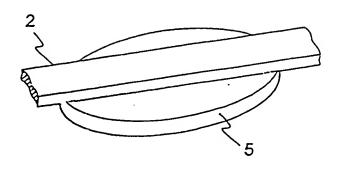
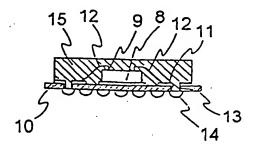


FIG. 22 (STAND DER TECHNIK)



Nummer: Int. Cl.*: Offenlegungstag:

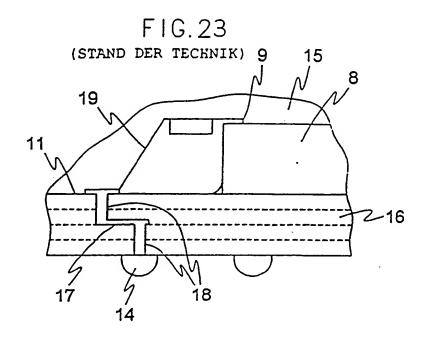


FIG. 24 (STAND DER TECHNIK)

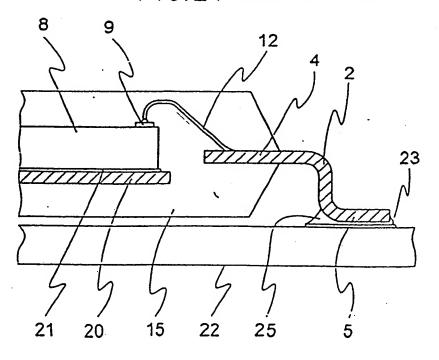


FIG.25 (STAND DER TECHNIK)

